<<微机电系统>>

图书基本信息

书名: <<微机电系统>>

13位ISBN编号: 9787561230305

10位ISBN编号:7561230303

出版时间:2011-3

出版时间:西北工业大学出版社

作者: 苑伟政, 乔大勇 编著

页数:207

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<微机电系统>>

内容概要

《微机电系统》是在教育部对研究生推荐教材《微机械与微细加工技术》的基础上,结合微机电系统领域最新的研究成果编著而成的。

全书共分为六章,分别介绍了MEMS发展历程,MEMS理论基础,MEMS基本工艺技术,MEMS设计技术,典型微器件与微系统和微测试技术。

在介绍微加工工艺方面,《微机电系统》结合大量工艺实例,易于学生理解,有助于提高其动手能力 ;对各种典型微机电器件的介绍,大部分来源于实验室的课题研究实例,内容充实新颖。

《微机电系统》可以作为高年级本科生和研究生学习微机电系统的教材使用,还可以作为工程技术等专业人员的参考手册。

<<微机电系统>>

书籍目录

第1章 绪论

- 1.1 微机电系统的定义
- 1.2 微机电系统的发展历程
- 1.3 微机电系统的主要研究内容
- 1.3.1 基础理论研究
- 1.3.2 支撑技术研究
- 1.3.3 应用技术研究
- 1.4 微机电系统的国内外研究及产业化现状

参考文献

第2章 微机电系统理论基础

- 2.1 尺度效应
- 2.1.1 尺度效应对材料性能的影响
- 2.1.2 尺度效应对黏附特性的影响
- 2.1.3 尺度效应对静电特性的影响
- 2.1.4 尺度效应对流体系统的影响
- 2.1.5 尺度效应对电学特性的影响
- 2.1.6 尺度效应对热传导的影响
- 2.2 材料基础
- 2.2.1 硅材料
- 2.2.2 硅化合物
- 2.2.3 压电材料
- 2.2.4 形状记忆合金
- 2.2.5 超磁致伸缩材料
- 2.2.6 电流变体与磁流变体
- 2.2.7 有机聚合物材料
- 2.3 力学基础
- 2.3.1 微梁
- 2.3.2 挤压薄膜阻尼
- 2.3.3 质量块一弹簧一阻尼系统

参考文献

第3章 微机电系统制造基本工艺

- 3.1 引言
- 3.2 光刻
- 3.2.1 光刻基本原理
- 3.2.2 制版
- 3.2.3 脱水烘
- 3.2.4 涂胶
- 3.2.5 软烘
- 3.2.6 对准
- 3.2.7 曝光
- 3.2.8 中烘
- 3.2.9 显影
- 3.2.10 坚膜
- 3.2.11 镜检
- 3.2.12 去胶

<<微机电系统>>

- 3.3 剥离
- 3.3.1 单层胶氯苯处理法
- 3.3.2 双层胶法
- 3.3.3 图形反转胶法
- 3.3.4 其他方法
- 3.4 湿法腐蚀
- 3.4.1 硅的各向同性湿法腐蚀
- 3.4.2 硅的各向异性湿法腐蚀
- 3.4.3 二氧化硅的湿法腐蚀
- 3.4.4 氮化硅的湿法腐蚀
- 3.4.5 铝的湿法腐蚀
- 3.4.6 其他材料的湿法腐蚀
- 3.5 干法刻蚀
- 3.5.1 等离子基础
- 3.5.2 等离子体的产生
- 3.5.3 溅射刻蚀
- 3.5.4 等离子刻蚀
- 3.5.5 反应离子刻蚀
- 3.5.6 深度反应离子刻蚀
- 3.6 氧化
- 3.6.1 氧化设备

.

第4章 微机电系统设计 第5章 典型微机电器件及系统 第6章 微机电系统测试 参考文献

<<微机电系统>>

章节摘录

(4)谐振式微压力传感器。

谐振式压力传感器输出的是振动元件谐振频率的变化。

谐振式压力传感器可分为两种: 1)振动膜式。

此时,谐振频率的变化依赖于膜片的上下压差,该类型谐振式微压力传感器的谐振频率不仅依赖于压力,而且还依赖于膜片附近气体的种类和温度,进而造成气体与谐振器的相互作用,并且化学物质和灰尘的吸附以及腐蚀作用都将改变谐振器的质量,并引起传感器的输出漂移。

2) 膜上振动结构式。

压差引起膜的挠曲,振动结构的谐振频率随膜片表面的应力变化而改变。

在一定的量程范围内,谐振频率的改变与外加压力之间有很好的线性关系。

因此,通过检测梁的谐振频率,就可达到压力检测的目的。

谐振式压力传感器的优点在于准数字信号输出,抗干扰能力强,分辨力和测量精度高,长期稳定性好。

但是存在的问题在于制造工艺复杂,且一般情况下振动元件集成在挠曲膜上,谐振器和膜之间的耦合 会引起许多问题。

目前随着制造技术的发展以及研究的不断深入,其中一些问题已经得到很好的解决,谐振式压力传感 器已经成为当前研究的热点之一。

(5)光纤微压力传感器。

光纤微压力传感器是以光为载体、光纤为媒质,感知和传输外界压力信号的一种新型传感器。 光纤微压力传感器可分为功能型和非功能型两种。

- 1) 功能型,是在外界压力作用下对光纤自身的某些光学特性(强度、相位等)进行调制,调制区在光纤之内,光纤同时具有"感知"和"传输"两种功能,因此又称内调制光纤压力传感器或传感型光纤压力传感器。
- 2) 非功能型,是借助其他光学敏感元件来完成传感功能,调制区在光纤之外,光纤在系统中只起传输作用,因此称之为外调制光纤压力传感器或传光型光纤压力传感器。

• • • • •

<<微机电系统>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com